#### Julius-Maximilians-UNIVERSITÄT WÜRZBURG

# **F-Praktikum** Rasterkraftmikroskopie **Atomic Force Microscopy - AFM**

Andreas Sperlich

**Experimentelle Physik 6** sperlich@physik.uni-wuerzburg.de



## Rasterkraftmikroskopie



Oberflächen auf der Nanometerskala untersuchen

- fast beliebige Materialien
- bestenfalls atomare Auflösung  $\bullet$
- relativ einfach handhabbar lacksquare





## Grundlagen

Kategorie Rastersondenmikroskope (scanning probe microscopes)

- STM scanning tunneling microscope
- AFM atomic force
- CAFM conductive AFM
- MFM magnetic force
- SNOM scanning nearfield optical

Rasterkraftmikroskop:

Entwickelt, um das Prinzip der Rastertunnelmikroskopie (STM) auf isolierenden Proben anzuwenden  $\rightarrow$  Topographie

Funktionalisierte Sonden (englisch probes) Bildgebung über rein topographische Information hinaus (Leitfähigkeit, Fermi-Level, Magnetismus, ...)





### Aufbau

Erstes AFM (Binnig, Quate, Gerber; 1986 vorgestellt): STM detektiert Höhenauslenkung eines Cantilever → sehr sensitiv (~ 1 pm), aber aufwändige Justage und anfällig gegenüber Umgebungseinflüssen

Höhenbestimmung des Cantilevers moderner AFMs: Optische Detektion, z.B. via Laserstrahl und Quadrantendetektor



Figure 2.12. Early contact AFM which allowed imaging non-conductive samples. In this scheme, a contact AFM tip was monitored using the STM tip directly above it.

```
1. AFM
```







## Cantilever

- Federplättchen mit möglichst feiner Spitze
- Meist mit Spitze aus einem Stück gefertigt, lacksquare
- Material z.B. Si, SiO<sub>2</sub>, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, Diamant, ...

Eigenschaften:

- Kleine Federkonstante  $\rightarrow$  kleine Kräfte
- hohe Resonanzfrequenz  $\rightarrow$  Minimierung von Störeinflüssen
- spiegeInde Oberfläche  $\rightarrow$  Optische Detektion











## Spitze



Tip Sidewall Angles of Etched Silicon Probes





- Van-der-Waals-Kraft: ullet
  - Generell: anziehende, weitreichende Wechselwirkung zw. Dipolen (induziert und permanent)
  - Größter Beitrag: London'sche Dispersions-WW zwischen neutralen Atomen / Molekülen: Wechselseitige spontan induzierte elektrische Dipolmomente
  - El. Feld eines Dipols  $E_{dip} \sim \frac{1}{r^3} \rightarrow V$
- Repulsive Kräfte: •
  - Bei geringem Abstand: Coulomb-Abstoßung und Austauschkraft
  - Näherung des WW-Potentials als  $V_{rep} \sim \frac{1}{r^{12}}$



NW-Potential 
$$V_{VdW} \sim -\frac{1}{r^6}$$



### Kräfte zwischen Spitze und Probe





→ Kombination: Lennard-Jones-Potential  $U_{LJ}(r) = 4\epsilon \left[ \left( \frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left( \frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$ 

Zusätzlich:

Kapillarkräfte aufgrund von Luftfeuchtigkeit, Reibung, ...

zu beachten:

ALLE Oberflächen sind IMMER mit ein paar Monolagen Wasser + adsorbierte Gase belegt.



 $\rightarrow$  Adsorbate, contamination layer





### Kräfte zwischen Spitze und Probe

Größenordnung der Kraft: 10 nN  $\rightarrow$  Entspricht der Gewichtskraft eines kleinen Staubkornes  $\sim \mu m$ 

#### Druck auf die Oberfläche: 10 nN auf ca. 1-10 nm<sup>2</sup> $\rightarrow$ 1-10 GPa

Material	E-Modul in GPa	Material	E-Modul in GPa
Metallische W	/erkstoffe bei 20 °C	Nichtmetallische	Werkstoffe bei 20 °C
Beryllium	303	PVC	1,0 3,5
Baustahl	210 <sup>[2]</sup>	Glas	40 90 <sup>[2]</sup>
V2A-Stahl	180 <sup>[3]</sup>	Beton	20 40 <sup>[2]</sup>
Gusseisen	90 145 <mark>[2]</mark>	Keramik	160 440 <sup>[4]</sup>
Messing	78 123 <sup>[5]</sup>	Holz	10 15 <mark>[2]</mark>
Kupfer	100 130 <sup>[6][7]</sup>	Polypropylen	1,3 1,8 <sup>[8]</sup>
Titan	110 <sup>[2]</sup>	Kautschuk	bis 0,05 <sup>[2]</sup>
Aluminium	70 <sup>[2]</sup>	Graphen	ca. 1000 <sup>[9]</sup>
Magnesium	44 <sup>[5]</sup>	Diamant	ca. 1000 <sup>[10]</sup>
Blei	19 <sup>[5]</sup>	Marmor	72 <sup>[2]</sup>
Gold	78 <sup>[2]</sup>	Eis (-4 °C)	10 <sup>[2]</sup>
Nickel	195 205 <mark>[2]</mark>	Hartgummi	5 <sup>[2]</sup>
Wolfram	405 <sup>[2]</sup>	Klinker	27 <sup>[2]</sup>



## Detektion

Laserstrahl  $\rightarrow$  Cantilever  $\rightarrow$  Viersegment-Photodiode. Höhenänderung: Veränderung des Photostroms (A+B) – (C+D), Torsion: Veränderung des Photostroms (A+C) – (B+D).





## Positionierung

mm Grobannäherung des Cantilevers: Servomotor. µm-nm Feinannäherung und Oberflächenabrasterung: Piezoröhrenscanner.

#### Aber:





PID-Regler: Parallelschaltung von Regelelementen

- Proportional: reagiert sofort, aber nicht ausreichend (v.A. f
  ür große Abweichung)
- Integral: reagiert träge, beseitigt Abweichungen vollständig
- Differential: reagiert (ausschließlich) auf schnelle Änderung (instabil)
  - $\rightarrow$  wird selten genutzt

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$



### Betriebsmodi











## Betriebsmodi



#### konstante Höhe $\rightarrow$ Auslenkung des Cantilever



Aufzeichnung der Auslenkung am Photodetektor  $\rightarrow$  AFM Bild



15

Kontaktmodus:

- Detektion der statischen Verbiegung des Cantilevers
- Schnell (v.A. bei konstanter Höhe), einfacher Aufbau
- Starker Einfluss von Reibung, Adhäsions- und Kapillarkräften Zerstörung weicher Proben



konstante Kraft erfordert aktive Z-Nachregelung

Aufzeichnung der Z-Piezo Ansteuerung  $\rightarrow$  AFM Bild



Nicht-Kontaktmodus über der Ofl.





- Nicht-Kontaktmodus:
  - Cantilever schwingt nahe Resonanzfrequenz — → WW beeinflusst Schwingungsamplitude /-Phase
  - Geringe Krafteinwirkung auf Oberfläche
  - Stärker beeinflusst durch Adsorbate —
  - Geringere laterale Auflösung —

Tapping Modus berührt die Ofl.



- Messsonde •
  - AFM-Bild = Faltung aus Spitzengeometrie und Oberfläche
  - Features erscheinen verbreitert / verschmälert?  $\rightarrow$  Spitzenradius sollte deutlich kleiner als abzubildende Struktur sein!
  - Senkrechte Flanken erscheinen abgeschrägt → Spitze mit geringem Öffnungswinkel zur Abbildung tiefer Strukturen?
  - Asymmetrie / merkwürdig geformte Strukturen  $\rightarrow$  Spitze kaputt?
  - Plötzliche Veränderung der Struktur \_  $\rightarrow$  Dreck aufgesammelt?







- Piezoscanner
  - Asymmetrische Seitenflanken  $\rightarrow$  Spitze steht senkrecht zur Oberfläche? —
  - Bild verzerrt  $\rightarrow$  xy-Scanner linear und kalibriert? —
  - Fehlerhafte Höhenwiedergabe  $\rightarrow$  z-Scanner linear und kalibriert? \_\_\_\_
  - Untergrund schief / gebogen  $\rightarrow$  Großer xy-Offset? Untergrundkorrektur?







Driving signal





- Piezoscanner
  - Asymmetrische Seitenflanken  $\rightarrow$  Spitze steht senkrecht zur Oberfläche?
  - Bild verzerrt  $\rightarrow$  xy-Scanner linear und kalibriert? \_\_\_\_
  - Fehlerhafte Höhenwiedergabe  $\rightarrow$  z-Scanner linear und kalibriert?
  - Untergrund schief / gebogen  $\rightarrow$  Großer xy-Offset? Untergrundkorrektur?











### Hysterese von Dieelektrika wie z.B. Piezo-Keramiken



Analog wie bei magnetischem H-Feld und Magnetisierung von Para- und Ferromagneten.





- Piezoscanner ullet
  - Überschwingen an Stufenkanten (Edge-Overshoot)  $\rightarrow$  Inkorrekte Einstellung / Übersteuerung des PI-Reglers?!  $\rightarrow$  (Die Spitze taucht gar nicht in die Oberfläche ein)
- - Verzerrung am Anfang des Scans
    - $\rightarrow$  Piezo driftet ("creep")?
  - Winkelverzerrung
    - → Crosstalk zwischen x,y und/oder z-Bewegung des Piezoscanners?





Nicht die tatsächliche Topographie, sondern Spannungen der Piezo Ansteuerung werden aufgezeichnet  $\rightarrow$  AFM Bild



- Vibrationen ullet
  - Gebäudeschwingung (typ. ~5 Hz)
    - → Entkopplung zum Boden? Skaliert Störsignal mit Scangeschwindigkeit?
  - Akustische Vibrationen  $\rightarrow$  Lautes Geräusch / Gespräch / ... ? —
  - Luftzug  $\rightarrow$  Tür wurde geöffnet? Viel Bewegung im Raum?



#### verrauscht



#### rauscharm



- Bildverarbeitung •
  - Stufe im Hintergrund zwischen Strukturen → Fehlerhaftes Levelling (line-by-line vs. Ebene)?
  - Verzerrte Stufenform
    - → Verzerrung durch Tiefpassfilter? Generell: Daten nur so viel glätten/filtern wie nötig!



 $\rightarrow$  Ofl. steht schräg  $\rightarrow$  vertiefte Linien



## Optische Datenträger

Daten codiert als Vertiefungen (pits) und Erhöhungen (Lands) verschiedener ulletLänge, die spiralförmig von innen nach außen angeordnet sind









### Optische Datenträger

- Auslesen erfolgt via Laser (CD 780 nm, DVD 650 nm, BD 405 nm)
- Höhenunterschied zwischen pits und lands (λ/4) erzeugt destruktive Interferenz im Bereich der Stufen
   → Modulation der reflektierten Lichtintensität
- Stufenwechsel entspricht 1, kein Stufenwechsel entspricht 0
   → Pit und Land sind informationstechnisch identisch





## Datendichte

- Spurbreite
  - Annähernd perfekt fokussierter Laserstrahl, Strahldurchmesser resultiert aus Beugung an Linsenapertur (Airy-Scheibchen)
  - Spurbreite etwas größer als theoretisch möglich
     → Auslesen weniger Fehleranfällig







## Datendichte

- Spurlänge
  - Beispiel CD: 1.6 µm Spurbreite, Datenbereich 25-58 mm Radius  $\rightarrow$  ~21k Spuren mit Gesamtlänge von ~5.4 km
- Kodierung einer CD •
  - Pits und lands stellen nicht direkt die Datenbits dar, stattdessen wird die "eight-tofourteen modulation" verwendet: jedes 8-bit Datenbyte wird durch 14 bit ausgedrückt (auf eine 1 folgen mindestens zwei und höchstens zehn Oer) + 3 merge bits
  - Kleinstmögliche Länge für pit+land (2x833 nm) entspricht demnach 1,0,0,1,0,0 (6 bits)
  - $1 \text{ B} = 17 \text{ bit}, 6 \text{ bit} = 1666 \text{ nm} \rightarrow ~1.1 \text{ GB pro CD}$
  - zusätzliche Fehlerkorrektur: 9 bit für je 24 bit Daten + weitere Korrekturen
  - DVD und BluRay verwendet weiterentwickelte + andere Kodierungen



Prozentsatz von Nutzdaten an den Rohdaten: CD = 28,6%; DVD = 42,3%; BluRay = 57%



## Datendichte

Bit-Folge	CD		
101			
1001			
10001	0.83		
100001	1.038		
1000001	1.245		
10000001	1.453		

**Tabelle 1:** Theoretische Pit-/Land-Länge für ver-<br/>schiedene Bit Folgen und Speichermedi-<br/>en. Die Angabe der Länge erfolgt in  $\mu m$ .



DVD	Blu-ray	
	0.149	
0.4	0.224	
0.534	0.298	
0.667	0.373	
0.800	0.447	
0.933	0.522	



### Darstellung der Ergebnisse

#### Zusammengesetzte Bilder





 $\rightarrow$  Nicht einfach Rohdaten abbilden, sondern diese aufarbeiten um sie leicht verständlich zu machen.





## Darstellung der Ergebnisse





- Bildausschnitte der gleichen Stelle auf der Probenoberfläche
- Linien entlang der Scanrichtung des AFM

Vertikal versetzte Höhenlinien erleichtern die Unterscheidung.

### Darstellung der Ergebnisse





### Es kann auch alle Information in ein Bild gepackt werden und dabei trotzdem übersichtlich bleiben.



### Auswertung. Rohdaten vs. 1. Ableitung









### Auswertung: Tiefe der Pits?

#### Einzeln anfitten



![](_page_32_Picture_3.jpeg)

#### Statistik der Höhe aller Bildpunkte

![](_page_32_Figure_5.jpeg)

 $\rightarrow$  simpel und objektiv

![](_page_32_Picture_7.jpeg)

![](_page_32_Picture_8.jpeg)

## Auswertung: übersichtliches Aufarbeiten der Rohdaten

![](_page_33_Figure_1.jpeg)

![](_page_33_Figure_2.jpeg)

![](_page_33_Picture_3.jpeg)

### Auswertung: Verarbeitete Daten nutzen

#### FFT einer DVD Oberfläche zeigt Track Spacing

![](_page_34_Figure_2.jpeg)

![](_page_34_Picture_3.jpeg)

![](_page_34_Figure_4.jpeg)

- Rauschen entfernt
- 1. Ableitung
- Sinnvoll gedreht
- Hilslinien für weitere Auswertung

![](_page_34_Figure_9.jpeg)

![](_page_34_Picture_10.jpeg)

![](_page_34_Picture_11.jpeg)

### Auswertung: FFT um Rauschen zu entfernen

#### hochfrequentes Rauschen filtern

![](_page_35_Picture_2.jpeg)

![](_page_35_Picture_3.jpeg)

![](_page_35_Picture_4.jpeg)

C)

![](_page_35_Picture_6.jpeg)

![](_page_35_Picture_7.jpeg)

![](_page_35_Picture_8.jpeg)

#### Eine Störfrequenz entfernen (Netzbrummen) a) -320 144 -120 -160--100 [nm<sup>-1</sup>] **80** [a.u.] 0 60 40 160-20 320 0 -160 -320 **160** 320 0 [nm<sup>-1</sup>] b) 10 7 8 [a.u.] 6 [a.u 4 2 2 -0 \_ 100 nm 0

## Auswertung: Probleme mit dem Untergrund

![](_page_36_Figure_1.jpeg)

![](_page_36_Picture_3.jpeg)

![](_page_36_Figure_4.jpeg)

![](_page_36_Picture_5.jpeg)

![](_page_36_Picture_6.jpeg)

## Auswertung: Probleme mit dem Untergrund

![](_page_37_Picture_1.jpeg)

Veranschaulichung einer polynomiellen Untergrund-Subtraktion.

- Darstellung der QDs a)
- b) polynomieller Fit (3.Ordnung horizontal; 1. Ordnung vertikal) der Daten aus a), →Darstellung des Probenuntergrundes.
- Darstellung der Daten aus a) nach Subtraktion des Untergrundes aus b) **C**)
- d)  $\rightarrow$  zusätzliche FFT Filterung würde noch Sinn machen ;-)

![](_page_37_Picture_7.jpeg)

![](_page_37_Picture_9.jpeg)

![](_page_37_Picture_11.jpeg)

### Auswertung: Darstellung von Quantenpunkten

#### Automatisch markierte QP rot hinterlegt

![](_page_38_Figure_2.jpeg)

![](_page_38_Picture_4.jpeg)

![](_page_38_Figure_7.jpeg)

(c) Correlation of QD area and height

![](_page_38_Picture_9.jpeg)

## Mögliche statistische Auswertungungen der QP Probe

![](_page_39_Figure_1.jpeg)

![](_page_39_Picture_2.jpeg)

![](_page_39_Figure_3.jpeg)

![](_page_39_Picture_4.jpeg)

### "Dos and Don'ts" im Protokoll

- Nicht einfach Rohdaten, sondern verarbeitete / bearbeitete Daten zeigen.
- Nicht alle aufgenommenen Bilder zeigen.
- Nachvollziehbare Auswertung / Bildbearbeitung in Text+Bild
- Gut lesbare Beschriftungen in Abbildungen (Achsen, Legenden, Hilfslinien,...)
- Hilfslinien einzeichnen, beschriften, erklären

![](_page_40_Picture_6.jpeg)

#### WSxM

#### http://wsxm.es (win)

![](_page_41_Picture_3.jpeg)

(a)

![](_page_41_Picture_5.jpeg)

![](_page_41_Picture_6.jpeg)

#### Gwyddion

#### http://gwyddion.net (win/mac/linux)

![](_page_41_Figure_9.jpeg)

19		- 1	- 45
			ж
ant s	s Shik	1.11	W7
or			
ule?			
h.	L	0	
-		11.0	
		-	-
	Prof Prof	Ve 1 Ve 2 Ve 3	
Į.			
			-

![](_page_41_Picture_11.jpeg)